

2026年度第2回
フォトリックデバイス・応用技術研究会



テーマ『新しい光技術1』

日時：2026年7月22日(水) 13:00 ~ 18:00 (受付：12:30~)

会場：古河電気工業株式会社 東京本社 18階 Gallery

主催：一般財団法人光産業技術振興協会 フォトリックデバイス・応用技術研究会

協力：株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

講演プログラム (講演順、講演題名は変更される場合があります)

13:00 ~ 13:05
事務連絡・幹事挨拶

13:05 ~ 13:55

第41回櫻井健二郎氏記念賞受賞講演
新しい光産業を創出する空間光位相変調器LCOS-SLM

浜松ホトニクス株式会社

朝稻 裕一

13:55 ~ 14:05 休憩

14:05 ~ 14:55

小型フルカラーレーザーモジュールの製品開発

TDK株式会社

小巻 壮

14:55 ~ 15:05 休憩

15:05 ~ 15:55

光通信技術を応用した量子コンピューター技術

NTT株式会社

柏崎 貴大

16:00 ~ 18:00

ポスターセッション・名刺交換会(懇親会(無料)を同時開催します)

研究会担当幹事：

古河電気工業株式会社 吉田 順自
アイオーコア株式会社 芝 和宏

【第5回研究会への特別聴講のご案内】

○参加費（研究会非会員1人あたり、消費税込）

- ・一般：18,000 円
- ・会員/幹事と同じ企業の紹介者：8,000円（貴社所属の会員/幹事有無はお問い合わせ下さい）
- ・大学関係者、学生：1,500円

○特別聴講のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.cloud.microsoft/r/1DmDQhWnzh>

特別聴講
申込フォーム



【研究会入会のご案内】

○年会費：36,000 円（年度途中入会割引あり。お問い合わせ下さい。）

- ・本年度残り全ての定例研究会及びワークショップにご参加いただけます。
- ・会員限定サービスとしてリモート聴講もご利用いただけます。

○新規入会のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.cloud.microsoft/r/Utd6YqV14h>

入会申込フォーム



【会場アクセス】

古河電気工業株式会社 東京本社

〒100-8322 東京都千代田区大手町2丁目6番4号（常盤橋タワー）

JR「東京駅」より徒歩5分 / 地下鉄「大手町駅」より徒歩8分

<https://www.furukawaelectric.com/company/office/headoffice.html>

【問い合わせ先】

一般財団法人光産業技術振興協会

フォトニックデバイス・応用技術研究会 事務局（担当：瀬戸山）

TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

E-mail: pdevice@oitda.or.jp

研究会ホームページ：

<https://www.oitda.or.jp/study/pd/>

研究会ホームページ



oitda フォトニックデバイス 